EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 07303621 PUBLICATION DATE : 21-11-95

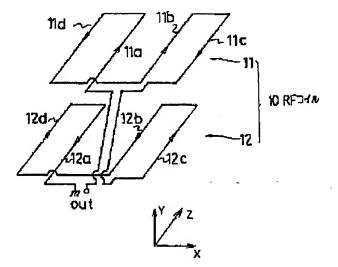
APPLICATION DATE : 12-05-94 APPLICATION NUMBER : 06098914

APPLICANT: GE YOKOGAWA MEDICAL SYST LTD;

INVENTOR: SATO KENJI;

INT.CL. : A61B 5/055 G01R 33/34

TITLE : RF COIL FOR MRI



ABSTRACT: PURPOSE: To provide an RF coil for MRI which can utilize the space enclosed by magnets effectively and can obtain wide uniform area.

CONSTITUTION: The RF coil for MRI has a current track with the first loop and the second loop connected within the same level and arranged in the shape of letter 8 and a first coil 11 which is so structured that the current direction of the current track at the part where the first loop and the second loop are facing with each other is the same. Further, the subject coil has a current track with the third loop and the fourth loop connected within the same level and arranged in the shape of letter 8 and a second coil 12 which is so structured that the current direction of the current track at the part where the third loop and the fourth loop are facing with each other is the same but reverse to that of the first coil and so arranged that the current track of the part at which the third loop and the fourth loop are facing with each other comes to another level at the specified interval from the current track of the part at which the first loop and the second loop are facing with each other but parallel thereto.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

特開平7-303621

(43)公開日 平成7年(1995)11月21日

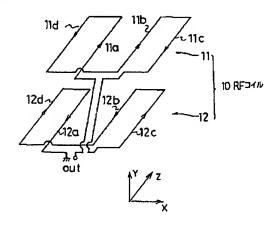
(51) Int.Cl. ⁶	做別紀号	庁内整理番号	FI			技術表示簡	所
A 6 1 B 5/055							
G01R 33/34							
		8825-4C	A 6 1 B	5/ 05	350		
		8825-4C			355		
		•	G01N	24/ 04	5 2 0	Α	•
			審查請求	未請求	請求項の数4	OL (全 8 j	()
(21)出願番号	特顯平6-98914		(71)出願人	000121936			
				ジーイー横河メディカルシステム株式会社			
(22)出願日	平成6年(1994)5月12日			東京都日野市旭が丘4丁目7番地の127			
			(72)発明者	井上 勇二			
				東京都日野市旭が丘4丁目7番地の127			
				ジーイー横河メディカルシステム株式会社			
			·	内			
			(72)発明者	佐藤 健志			
				東京都日野市旭が丘4丁目7番地の127			
				ジーイー	-横河メディカル	レシステム株式会	社
				内			
			(74)代理人	弁理士	井島 藤治	(外1名)	
			1				

(54) 【発明の名称】 MRI用RFコイル

(57)【要約】

【目的】 マグネットに囲まれた空間を有効に利用することができ、広い均一領域が得られるMRI用RFコイルを実現する。

【構成】 第1のループ及び第2のループが同一平面内で接続されて8の字状に配設された電流線路を有し、第1のループ及び第2のループが互いに対向する部分の電流線路では電流方向が同一になるように構成された第1のコイル11と、第3のループ及び第4のループが同一平面内で接続されて8の字状に配設された電流線路を有し、第3のループ及び第4のループが互いに対向する部分の電流線路では電流方向が同一であって、この電流方向が前紀第1のコイルの電流方向と逆向きになるように構成され、この第3のループ及び第4のループが互いに対向する部分の電流線路は前記第1のループとび第2のループが互いに対向する部分の電流線路に対して所定の即隔を持って異なる平面で平行して配置された第2のコイル12とを有することを特徴とするMRI用RFコイル。



3

ができる。

【0004】そして、このようなMRI装置においては、前述の高周波パルス照射のため、及び高周波の受信のためにRFコイルを備えている。図8はこの種のMRI装置のRFコイル付近を正面から見た様子を示す構成図である。この図8において、磁性材料で構成されたヨーク1に囲まれるようにして、上下に磁石2及び磁石3が配置されており、静磁界を発生している。この磁石2及び磁石3には、その発生する静磁界の歪みを無くすように整える整磁板4,5が取り付けられている。そして、これら整磁板4,5が取り付けられている。そして、これら整磁板4,5が取り付けられている。そして、これら整磁板4,5 (以下、整磁板4,5 及び磁石2,3をまとめて単にマグネット若しくは対向型マグネットと呼ぶ)に囲まれた空間内にRFコイル6が配置されている。

【0005】RFコイル6は図9に示すサドル型コイルであり、このRFコイル6に囲まれた空間内に被検体が 戦間されるようになっている。ここで、図9に示すように2方向の電流路6a,6bは電流方向が同一になるように構成されており、かつ、電流路6c,6dは電流路6a,6bとは逆向きの電流方向になるように構成され 20 ている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ここで、一般的なMR I 装置を例にして考えた場合、マグネットのX方向の開 口長X0 は100cm程度、Y方向の開口長Y0 は45cm 程度である。この場合のサドル型コイルのRFコイル6 は、図10に示すように高さYc は40cm程度になり、 また、X方向の電流路間Xc は23cm程度になる。

【0007】従って、この大きさのRFコイルの場合に 均一な (例えば、+6, -6%の誤差範囲内の) 磁場が 30 得られる領域 (以下、均一領域) は、Y方向に12cm, X方向に24cm程度である。

【0008】このように、対向型マグネットに囲まれた空間(X0:100cm、Y0:45cm)の大きさに比べると、サドル型コイルのRFコイル6によって得られる均一領域が非常に狭くなるという問題を有していた。そして、均一領域が狭いことにより、イメージにシェーディング(shading: イメージの周辺部での感度低下によって平均輝度が低下する現象)が現れる問題も生じていた。

【0009】また、サドル型コイルによると、そのXY 平面内の円弧部の存在によって、対向型マグネットに囲まれた空間の開放性を遮ることになり、被検体の移動等が制限される。このように、対向型マグネットによって生じる空間が有効に利用出来なくなる不具合を有していた。

【0010】本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、その目的は、マグネットに囲まれた空間を有効に利用することができ、広い均一領域が得られるMRI用RFコイルを実現することである。

[0011]

【課題を解決するための手段】前記の課題を解決する第 1の手段は、第1のループ及び第2のループが同一平面 内で接続されて8の字状に配設された電流線路を有し、 第1のループ及び第2のループが互いに対向する部分の 電流線路では電流方向が同一になるように構成された第 1のコイルと、第3のループ及び第4のループが同一平 面内で接続されて8の字状に配設された電流線路を有 し、第3のループ及び第4のループが互いに対向する部 分の電流線路では電流方向が同一であって、この電流方 向が前紀第1のコイルの電流方向と逆向きになるように 構成され、この第3のループ及び第4のループが互いに 対向する部分の電流線路は前記第1のループ及び第2の ループが互いに対向する部分の電流線路に対して所定の 間隔を持って異なる平面で平行して配置された第2のコ イルと、を有することを特徴とするMRI用RFコイル である.

【0012】また、前記の課題を解決する第2の手段 は、第1のループ及び第2のループが同一平面内で接続 されて8の字状に配設された電流線路を有し、第1のル ープ及び第2のループが互いに対向する部分の電流線路 では電流方向が同一になるように構成された第1のコイ ルと、第3のループ及び第4のループが同一平面内で接 統されて8の字状に配設された電流線路を有し、第3の ループ及び第4のループが互いに対向する部分の電流線 路では電流方向が同一であって、この電流方向が前記第 1のコイルの電流方向と逆向きになるように構成され、 この第3のループ及び第4のループが互いに対向する部 分の電流線路は前配第1のループ及び第2のループが互 いに対向する部分の電流線路に対して所定の間隔を持っ て異なる平面で平行して配置された第2のコイルとを有 し、第1のループ及び第2のループが互いに対向する部 分の電流線路並びに第3のループ及び第4のループが互 いに対向する部分の電流線路により囲まれた空間内の磁 場が均一になるように、第1のコイル及び第2のコイル の各電流線路を配置したことを特徴とするMRI用RF コイルである。

【0013】また、前記の課題を解決する第3の手段は、第1の二重ループ及び第2の二重ループが同一平面40 内で接続されて8の字状に配設された電流線路を有し、第1の二重ループ及び第2の二重ループが互いに対向する側のそれぞれ2本ずつの電流線路部分の電流方向が同一になるように構成された第1のコイルと、第3の二重ループ及び第4の二重ループが同一平面内で接続されて8の字状に配設された電流線路を有し、第3の二重ループ及び第4の二重ループが互いに対向する側のそれぞれ2本ずつの電流線路部分では電流方向が同一であって、この電流方向が前記第1のコイルの電流方向と逆向きになるように構成され、この第3の二重ループ及び第4の電

限することがなくなる。このため、対向型マグネットを 用いたMRI装置における被検体周囲の空間の開放性を 有効に活用することが可能になる。

【0023】 図3は図8と同じ大きさ(マグネットのX 方向の開口長X0 は100cm程度、Y方向の開口長Y0 は45㎝程度)の対向型マグネットに用いる場合の本実 施例のRFコイル10の一例を示す構成図である。ここ では、メインパス部間が30.4cm,メインパス部とり ターンパス部間が14cm。そして、8の字コイル間が3 8. 1 cmである。この図3からも、従来のサドルコイル 10 均一領域を拡張することが可能になった。 のXY平面内の円弧部分がなくなることによる開放性の 改善が明らかである。

【0024】また、以下に説明するように、8の字コイ ル11, 12の各4本のエレメント(11a, 11b, 11c, 11d, 12a, 12b, 12c, 12d) O 間隔を所定の値に選択することで、磁場の均一領域を広 げることが可能になる。

【0025】すなわち、均一領域を広げるエレメント配 図の設計としては、磁場の2次の不均一項を0とするよ うにメインパス部及びリターンパス部のエレメント間隔 20 して配置されることを特徴としている。 を選び、その後、リターンパス部のエレメント配置を調 **整することで均一領域を広げるように制御するものであ** る.

【0026】以下に、均一領域を広げるためのエレメン トの配置の設計について詳細に説明する。対向型8の字 コイルにおいて、磁場の均一性を得るためにはコイルの エレメント間隔は、コイルの作る磁場の2次微分値= 0, 4次微分値=0を同時に満足する間隔とすることが 理想的である。しかしながら、メインパス部とリターン パス部との電流値が等しい場合には、両者を同時に零と 30 するエレメント間隔は存在しないことが分かった。

【0027】そこで、この場合の図4に示す各エレメン ト間隔は、以下のような方針により決定する。ここで は、メインパス部の中心からメインパス部までの距離を r1, 同じくリターンパス部までの距離をr2とし、R Fコイル10の中心点のX方向の所望の磁場B1 につい て考えるものとする。

【0028】① 磁場の2次微分項を零にするメインパ ス部及びリターンパス部のエレメント問題を求める。こ 同等な磁場の均一性が得られている。

【0029】② 次に、1次微分の項(D(4))を適当 に選ぶことでRFコイル10の磁場感度は図5実線に示 すようにある誤差範囲内で均一領域を拡張することがで きる。この凶5は段終的なメインパス部及びリターンパ ス部によるX方向全域の磁場態度の結果を示している。 すなわち、リターンパス部あるいはメインパス部を最適 値が得られた点から僅かにずらすことで、磁場の均一領 域を拡張することができる。

【0030】 発明者が実験を行って求めた結果では、+ 50 構成したRFコイル20によっても、均一領域を拡張す

6%, -6%の誤辩範囲を許容した場合、均一領域はX 方向で約30cm程度に広がる結果を得た。これは、従来 例で説明したサドルコイルでの同一条件における均一領 城24cmと比較すると、均一領域が十分拡張されたこと を示している。これにより、イメージのシェーディング も大幅に改善される。

【0031】すなわち、8の字コイルを用い、リターン パス部の設計を考慮に入れ、4次微分の項を利用した設 計を行うことで、従来のサドルコイルに比較して大幅に

【0032】図6はRFコイル10の他の一例を示す構 成図である。 発明者が実験を行ったところ、この図6に 示すように、各メインパス部11a, 11b, 12a, 12 bの中心点〇に対して各8の字コイル側から見て互 いに60°となるようなエレメント配置を行うことによ っても良好な結果を得た。

【0033】図7はRFコイルの他の例を示す構成図で ある。このRFコイル20は、前述の8の字コイルに代 えてメインパス部を4本有するコイル21, 22が対向

【0034】すなわち、2つの二重ループが同一平面内 で接続されて8の字状に配設された電流線路を有し、2 つの二重ループ二重ループが互いに対向する側のそれぞ れ2本ずつ(4本)の電流線路部分(メインパス部21 a, 21b, 21e, 21f) の電流方向が同一になる ように構成された第1のコイル21と、前配第1のコイ ル21と略同一形状であって、メインパス部の電流線路 22a, 22b, 22e, 22fは前記第1のコイル2 1の対応するメインパス部の電流方向と逆向きになるよ うに構成され、各量流線路が前記第1のコイル21の対 応する電流線路と所定の間隔Y1 をもって対向するよう に構成された第2のコイル22とから構成されたRFコ イル20である。尚、ここでは、電流線路21c,21 d. 21g, 21h, 22c, 22d, 22g, 22h がリターンパス部である。

【0035】このようなRFコイル20の場合も、対向 型マグネット内に配置した場合に、従来のサドルコイル と比較してXY平面内の円弧部が存在しないために、開 放性を改善することができる。そして、均一領域の設計 のときに、従来のサドル型のRFコイルを用いた場合と 40 については、上述のメインパス部及びリターンパス部の 設計と同様にすることができ、均一領域を拡張すること が可能である。また、この場合、エレメント数が多いの で設計の自由度が更に増す利点がある。

> 【0036】発明者が実験を行って求めた結果では、内 例のメインパス部の間隔をX1,外側のメインパス部の 間隔をX2として、対向するコイル21, 22の間隔を Y1とした場合に、X2=Y1, X1/X2=0.26 となるように構成し、更に外側のメインパス部の電流密 度が内側のメインパス部の電流密度の2倍となるように

11

のそれぞれ2本ずつの電流線路部分により囲まれた空間 内の磁場が均一になるように第1のコイル及び第2のコイルの各電流線路を配置したことで、磁場の均一領域が 拡張される。

[0041]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、マグネット の上下方向に接するように設けられた対向型コイルでR Fコイルを構成することにより、サドルコイルのような XY平面内の円弧部分がなくなるために、遮蔽物がなく なってRFコイル周囲の開放性が高まる効果が得られ る。また、8の字コイルを対向させてRFコイルを構成 することにより、各エレメントの配置による磁場変化を 利用した設計を行うことで、従来のサドルコイルに比較 して大幅に均一領域を拡張することが可能になる。そし て、2つの一重ループからなる8の字コイルをマグネッ トの上下方向に対向して配置するRFコイルによって も、RFコイル周囲の開放性が高まり、従来のサドルコ イルに比較して大幅に均一領域を拡張することが可能に なり、マグネットに囲まれた空間を有効に利用すること ができ、広い均一領域が得られるMRI用RFコイルを 20 実現できる。 更に、各ループが互いに対向する側の電流 線路部分により囲まれた空間内の磁場が均一になるよう に第1のコイル及び第2のコイルの各電流線路を配置し たことで、磁場の均一領域が拡張される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のMR1用RFコイルの構成

例を示す構成図である。

【図2】本発明の一実施例のMRI用RFコイルのマグネット内の配置例を示す構成図である。

12

【図3】本発明の一実施例のMRI用RFコイルの構成 例を示す構成図である。

【図4】本発明の一実施例のMRI用RFコイルの設計の様子を示す説明図である。

【図5】本発明の一実施例のMRI用RFコイルの設計の様子を示す説明図である。

0 【図6】本発明の一実施例のMRI用RFコイルの他の 構成例を示す構成図である。

【図7】本発明の一実施例のMRI用RFコイルの他の 構成例を示す構成図である。

【図8】従来のMRI用RFコイルの構成例を示す構成 図である。

【図9】従来のMRI用RFコイルの構成例を示す構成 図である。

【図10】従来のMRI用RFコイルの構成例を示す構成図である。

20 【符号の説明】

10 RFコイル

11 第1のコイル

12 第2のコイル

20 RFコイル

21 第1のコイル

22 第2のコイル

[図5] 【図1】 [四2] 磁锡纸度 nd 10 RF 3KA 10 RF31N 12d -fîn ያ ያ [図3] [図6] 14cm 30.4cm 14cm 【図1】 38.) cm 120 12b out